

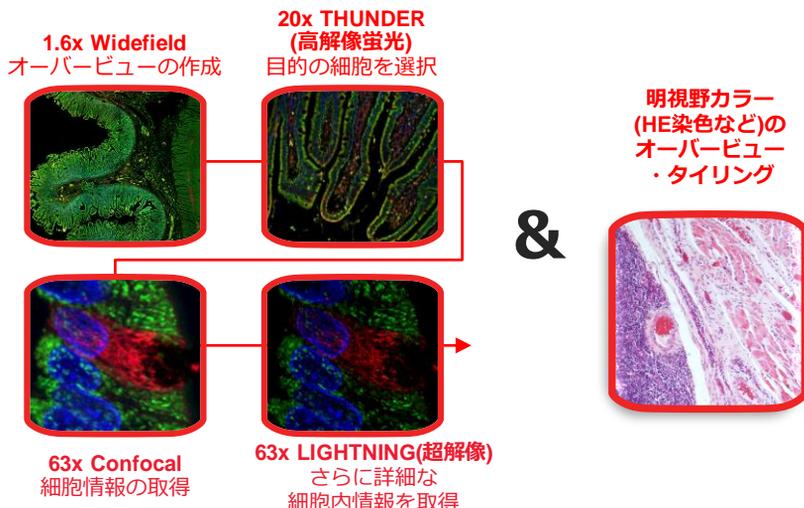
第53回ワンストップ技術セミナーのお知らせ

ライカマイクロシステムズ株式会社

世界初のMicrohub

倒立型顕微鏡装置「Mica」 実機デモンストレーション

すべての研究者に向けて開発された世界初のAll in Oneワークフローソリューション
Micaをぜひお試しください！



- ✓ 簡単な設定：撮影条件は**自動設定**。設定プロセス**85%削減**。
- ✓ 高画質取得：**通常蛍光・高解像蛍光THUNDER・共焦点・超解像&明視野カラー**
- ✓ 完全な4色同時画像取得：**最新の波長アンミキシング技術「FluoSync*」** *特許
- ✓ ライブ環境維持：**インキュベーターのインテグレーション**
- ✓ **AIにサポートされた画像解析**

【設置期間】 2月14日(月) ~ 6月30日(金) ※ご好評につき6月まで延長

※都合により終了時期を前倒しする可能性があります

【設置場所】 薬学部 南館3階 352室

(ワンストップ創薬共用ファシリティセンター内)

【申込方法】 以下お問い合わせ先よりご連絡下さい



Mica製品詳細

【顕微鏡構成】

- ・Mica WideField 倒立型顕微鏡
- ・高精細電動ステージ
- ・LED蛍光光源 365、470、560、625nm
- ・対物レンズ 10x、20x、63x油浸

※Confocal、インキュベーターはオプションとなります

Leica
MICROSYSTEMS

ご連絡
お待ちしております

■お問い合わせ先
ライカマイクロシステムズ株式会社
担当：石坂 信也
Mail：grp_sales_ut@leica-microsystems.co.jp
※申込確認後折り返しご連絡いたします